

Установка вакуумного напыления методом резистивного испарения KYVAC

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы вакуумного напыления

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

1	целевое давление и время цикла
2	объём, материал и температура объекта
3	состав насосов, арматуры и измерительных каналов
4	автоматизация, безопасность и обслуживание

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru